PASJ2018 THP075

バイポーラ型SIC-LTDパルス電源の改良

IMPROVEMENT OF THE BIPOLAR TYPE SIC-LTD PULSED POWER SUPPLY

虫邊 陽一^{#, A)}, 森 均^{A)}, 徳地 明^{A)}, 高柳 智弘^{B)} Yoichi Mushibe ^{#, A)}, Hitoshi Mori^{A)}, Akira Tokuchi^{A)}, Tomohiro Takayanagi^{B)} ^{A)} Pulsed Power Japan Laboratory Ltd. (PPJ) ^{B)} JAEA/J-PARC

Abstract

We have developed a pulsed power supply for the RCS kicker magnets in J-PARC. The power supply has the Linear Transformer Driver (LTD) structure and SiC-MOSFETs were used. The semi-conductor switch could increase the stability of the power supply rather than the thyratron switches which use vacuum discharge. Previously we developed proto-type of the LTD module. In this year we improved and stacked our LTD circuits. The improved LTD device could output a rectangular pulse with 40 kV voltage, 4 kA current and 1500ns pulse width. In this paper we report the improvements of our LTD device

1. はじめに

J-PARC RCS[1]キッカーマグネット[2]用に新しいパル ス電源を開発している。

RCS では加速されたビームを、電磁石と高電圧パルス 電源を組み合わせたシステムによって蹴り出している。 現行システムでは、高電圧パルス電源の出力回路のスイ ッチにはサイラトロンを使用している。サイラトロンは連続 使用による性能劣化が欠点であり、サイラトロンを半導体 デバイス置き換えることができれば、より安定性の良い電 源システムを実現できる見込みがある。

近年、新たなスイッチング素子として SiC 半導体のデバイス開発が進み、より高電圧、より大電流の半導体デバイスが使用可能な状況となりつつある。

2017 年に SiC 半導体デバイスを使用した電源を構成 して予備試験を実施しているが、今回は出力電圧・電流 の向上を目指して改良基板を製作した。改良の詳細と結 果を報告する。

2. 設計仕様

半導体スイッチと誘導電圧重畳回路を組み合わせた LTD(Linear Transformer Drivers) 方式で電源を構成す る。[3]。

高電圧パルス波形を出力する主回路 LTD 基板(主基板)と、フラットトップ平坦度を調整する補正回路 LTD 基板(補正基板)の2 種類を直列に積み上げる[4]。

主基板は電圧 800V 出力動作を可能とする。基板1枚の SiC パワーMOSFET 並列数は 15 とする。負荷から 電源への反射波を吸収するサージ抵抗を設けている。

補正基板は主基板よりも低い出力電圧にて、フラットト ップに生じるドループ補正などの細かな制御ができるよう にする。補正基板のパルス出力のタイミングを基板毎に 変えることで、出力波形の形成を調整することも可能とな る。

3. 基板の改良

3.1 主基板の改良

新しく製作した主基板(新主基板)の主回路部のブロ ック図を Figure 1、新旧の主基板外観写真を Figure 2 に 示す。



Figure 1: Block diagram of the main circuit.



日土 奉权 新土 奉付 Figure 2: Photos of the main circuit.

[#] mushibe@myppj.com

PASJ2018 THP075

3.1.1 出力電圧の改善

2017年の初回製作基板(旧基板)で電源を構成して 予備試験を実施したところ、出力電圧値が目標仕様より 小さいことが課題となっている(目標仕様に対して電圧 5.8%小)[5]。

旧基板では主回路部の充電用コンデンサを3 直列の 電解コンデンサで構成していた。しかし、電解コンデンサ ではコンデンサの内部抵抗が大きいために出力電圧の 降下が生じる結果となった。対策として旧基板裏面にフ イルムコンデンサの追加を試みた。しかし、コンデンサ両 端のリード線を20mm~30mm引き延ばしているため、配 線時のリード線の抵抗・インダクタンスが大きく、出力電 圧値が目標仕様に達しなかった。

新主基板では充電用コンデンサを1回路につきフィル ムコンデンサ2並列にして基板表面に実装した。フィル ムコンデンサを新基板実装した状態の写真をFigure3に 示す。コンデンサ両端のリード線を引き延すことがないよ うにした。



Figure 3: Photo of the film capacitor mounted on a new type circuit.

充電電圧 800V、負荷抵抗 0.4Ω、パルス幅 1.5 μ s の 試験条件における主基板の出力電圧の新旧比較波形 を Figure 4 に示す。

基板の改良により、新基板の出力電圧トップは充電電 圧の 800V に達した。フィルムコンデンサのみにしたこと で実質的な容量を増やすことができ、ドループ 21%改善 を確認した。



Figure 4: Comparison of output voltages of old and new circuits.

3.1.2 反射吸収抵抗の改善

反射波を吸収するサージ抵抗の発熱は空冷を検討し ているため、発熱を抑える必要がある[6]。

旧基板では 4.7Ωのサージ抵抗を 11 並列(11 本)で 構成している。抵抗の本数をさらに増やすことで抵抗周 囲との全表面積を大きくし、抵抗 1 本あたりの電力を小さ くできるため、発熱を抑えることができるものと考える。

新基板では 15 Ωのサージ抵抗を 3 並列、15 回路(45 本)で構成した。充電電圧 800V、負荷抵抗 0.4 Ω、パル ス幅 1 μ s、繰り返し 25Hz,空冷無しの条件で反射波吸収 抵抗の新旧温度比較結果を Figure 5 に示す。

旧基板の温度上昇(∠T)は 124℃であるが、新基板で は温度上昇が66℃となっている。抵抗の本数を増やした ことによる発熱低減の効果を確認できた。今後は積み上 げ状態で基板に送風した場合の温度確認を試みる。



Figure 5: Measurement result of temperature rise of the reflected wave absorber.

3.2 補正基板の改良

充電用コンデンサを変更

新しく製作した補正基板(新補正基板)の主回路部の ブロック図を Figure 6、新旧の補正基板外観写真を Figure 7 に示す。



Figure 6: Block diagram of the correction circuit.



旧補正基板 新補正基板 Figure 7: Photos of the correction circuit.

3.2.1 出力電圧の改善

補正基板も主基板と同様、充電コンデンサとして使用 している電解コンデンサの内部抵抗の対策を実施した。 補正基板も主基板と同等の電気量を充電する必要があ るが、充電電圧が主基板より低いため、コンデンサの容 量を主基板より大きくしなければならない。大容量のフィ ルムコンデンサを使用すると部品サイズが非常に大きく なるため、補正基板は積層セラミックコンデンサを選定し た。新基板では1回路につき、22 μ F の積層セラミックコ ンデンサを11 並列実装した。

旧基板では補正の電圧調整幅を40Vで設計していた が、新基板ではコンデンサの定格電圧を大きくすること で補正の電圧調整幅を100Vにすることを可能とした。

旧補正基板は旧主基板と同じパターンの基板を使用 していたが、配線の抵抗・インダクタンスの低減のため、 新補正基板は補正基板専用のパターンの基板を製作し た。

充電電圧 40V、負荷抵抗 0.02Ω、パルス幅 1.5 μ s の 試験条件における補正基板の出力電圧の新旧比較を 行った。新基板については充電電圧 100V、負荷抵抗 0.05Ωにて出力電圧を確認した。出力電圧の新旧比較 波形を Figure 8 に示す。

基板の改良により、補正基板の出力電圧トップは充電 電圧の40Vに対して38Vに改善できた。新基板で充電 電圧を100Vにすれば、基板単体で97Vの出力電圧を 発生できることを確認した。



Figure 8: Typical output waveforms of the correction circuit.

3.2.2 ダイオード逆電流の改善

主基板と補正基板を積み上げた電源で新補正基板の 評価中、出力電流 2kA 流す条件にて度々、Si ダイオー ドと MOSFET の破壊が生じた。

ダイオードに流れる電流に原因があると考え、出力電流 2kA にて補正基板の出力を OFF から ON にした時の ダイオード電流を測定した。電流波形を Figure 9 に示す。 Si ダイオードは最大 20A の逆電流が流れている。

主基板で出力電流を流している時、補正基板の出力 が OFF 状態であれば出力電流は補正基板のダイオード に流れる。補正基板の出力を OFF から ON にすると、電 流はダイオードから MOSFET に転流し、ダイオードは OFF 状態に遷移する。しかし、Si ダイオードは通常、逆 回復時間があるため順方向から逆方向に電圧を変化さ せた時にすぐに OFF 状態に遷移せず、一時的に逆電流 が流れる。

逆電流が一定以上流れたことが原因でダイオードの 破壊、MOSFET の過電流破壊が生じたと考え、逆回復 時間が短いことが特長である SiC のショットキーバリアダ イオード(SiC-SBD)に変更した。Figure 9 に SiC-SBD の 電流波形も示す。SiC-SBD では逆電流をなくすことがで きた。SiC-SBD に変更してからはダイオードと MOSFET の破壊が生じていない。



Figure 9: Typical output current waveforms of diodes mounted on the correction circuit.

4. 新旧基板積み上げ試験

出力電圧 10kV 以上を実現するために製作した新旧 基板(新主基板 8 枚、旧主基板 5 枚、新補正基板 7 枚、 旧補正基板 4 枚)を積み上げ、負荷抵抗 5 Ωを取り付け て出力電圧波形の確認試験を実施した。基板積み上げ 時の外観写真を Figure 10 に示す。

主基板充電電圧 800V、補正基板充電電圧 40V、パルス幅 1.5μs にて積み上げ時の出力電圧波形を Figure 11 に示す。補正基板は、1 段ずつ順次基板にトリガを投入することで主基板のドループを補正した。出力電圧のトップは 10.1kV で目標を達成できた。補正無しの場合は 300V のドループがあるが、補正基板による出力電圧補 正によって、平坦度±0.8%(±80V)でフラットトップを調 整できた。

キッカー電源で要求される平坦度は 40kV に対して± 0.5%(±200V)のため、出力電圧をさらに上げた試験で 現状の電圧幅のフラットトップ補正ができるかを今後確 認する。

PASJ2018 THP075



基板積み上げ外観 (主基板13枚、補正基板11枚)

Figure 10: A photo of the stacked LTD power supply.



主基板800V充電、補正基板40V充電 主基板トリガパルス幅1.5μs 緑色:主基板トリガパルス 水色:出力電圧(補正有り) 灰色:出力電圧(補正無し)

*出力電圧値は波形表示の10倍

Figure 11: Typical output waveforms of the stacked LTD power supply.

5. まとめと今後の予定

初回製作基板の問題箇所の対策として基板を改良した。新旧基板の比較試験の結果、電圧降下、ドループの改善を確認した。反射波吸収抵抗の温度上昇を抑えることができ、空冷できる見通しが立った。

新基板を用いて基板を積み上げ、主基板 13 枚、補正 基板 11 枚の構成で試験を実施した結果、出力電圧 10kV 以上でドループ補正ができることを確認した。2018 年度中に主基板 26 枚、補正基板 18 枚の構成で出力電 圧 20kV 以上の電源を製作し、電磁石への通電評価を 実施する。その後、主基板 50 枚、補正基板 20 枚、2 台 を使用して 40kV,4kA 実機電源の製作を検討する。

参考文献

- [1] M. Kinsho, "Status of the J-PARC 3 GeV RCS", in Proc. IPAC'15, Richmond, VA, USA, paper THPF044.
- [2] J. Kamiya *et al.*, "Kicker Magnet System of the RCS in J-PARC", IEEE Transactions on applied superconductivity, Vol.16, No.2, June 2006, pp168-171.
- [3] W. Jiang *et al.*, "Pulsed Power Generation by Solid-State LTD", IEEE Transactions on Plasma Science, Vol.42, No.11, Nov. 2014m pp3603-3608.
- [4] T. Takayanagi et al., "Development of a New Pulsed Power Supply Adopted SiC-MOSFET", in Proc. IPAC'17, WEPVA063.
- [5] Y. Mushibe et al., "キッカーマグネット用バイポーラ型 SIC-LTD 電源の開発", Proceedings of PASJ2017, WEP068.
- [6] T. Takayanagi et al., "SiC-MOSFET の LTD 回路を用いた RCS キッカー用新電源の開発", Proceedings of PASJ2017, TUOM01.